(54) HYDROPHILIC POROUS FILM

MANUFACTURE THEREOF

(11) 3-178429 (A)

(43) 2.8.1991

(21) Appl. No. 64-316591 (22) 7.12.1989

(71) TERUMO CORP (72) YASUSHI NEMOTO(2)

(51) Int. Cl⁵. B32B5/18,B01D71/32,B01D71/38,B01D71/82,B05D1/18,B32B7/02, B32B27/30//B01D39/16,B01D69/02

PURPOSE: To endow the film with hydrophilic nature and sterilizability by gamma rays as the basic physical properties are kept as they are by a structure wherein covering layer, which is made of water-insoluble polymer having hydrophilic group, and moisture-containing layer, which consists of water-soluble polymer and multivalent alcohol, are formed in the order named onto the fine pore part and surface of fluorine-containing polymer porous film.

CONSTITUTION: Firstly, covering layer is formed onto the fine pore part and surface of porous film by immersing the porous film in the solvent solution of water-insoluble polymer having hydrophilic group and, after that, drying it. Further, moisture-containing layer is formed by immersing the resultant film in water solution consisting of the mixture of water-soluble polymer and multivalent alcohol. As the fluorine containing polymer used for the porous film, polyvinylidene fluoride, vinylidene-4 ethylene fluoride copolymer, vinylidene fluoride-6 propylene fluoride copolymer or mixed resin, which is prepared by properly mixing said polymers, are exampled. As the water-insoluble polymer having hydrophilic group, partially saponified polyvinyl acetate, the mean saponification percentage of which lies within the range of 30 - 40 % and the mean degree of polymerization of which is 900 or more, is especially preferable.

(54) INFRARED RAY REFLECTING ARTICLE

(11) 3-178430 (A)

(43) 2.8.1991 (19) JP

(21) Appl. No. 65-47137 (22) 1.3.1990 (33) J

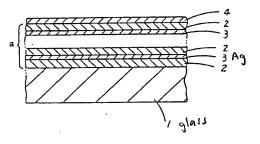
(33) JP (31) 89p.53009 (32) 7.3.1989(2)

(71) ASAHI GLASS CO LTD (72) KOICHI SUZUKI(3)

(51) Int. Cl5. B32B9/00,B32B7/02,C03C17/36

PURPOSE: To prevent deterioration from easily occurring during storage in manufacturing and transportation under the condition that available reflectance in IR region and transmittance in visible light region are maintained by a method wherein coating, which consists of (2n+1) layers $(n \ge 1)$ in total produced by laminating transparent oxide layers at (2n+1)the layer $(n \ge 0)$ and silver layer at (2n+1), is produced on transparent base and amorphous oxide layer is provided at the outermost layer.

CONSTITUTION: Under the condition that transparent oxide layer 2 is employed at the first layer, which comes into contact with transparent base 1, silver layer 3 is employed at the second layer and transparent oxide layer 2 is employed at the third layer in repeated order so as to employ transparent oxide layer at (2n+1)the layer by all means. And amorphous oxide layer 4 as protective layer is coated on the transparent oxide layer. As the value (n) of (2n+1) layers, 3 or less is employed in order to hold the visible light transmittance of 70 % or more. As the amorphous oxide layer 4, oxide, which contains at least one element selected from the group consisting of zirconium, titanium, hafnium, tin, tantalum and indium and at least one element selected from the group consisting of boron and silicon. The preferable thickness of the amorphous oxide layer is $100 \cdot 400$ Å.



a: (2n+1) layers

(54) MANUFACTURE OF LAMINATED SHEET

- (11) 3-178431 (A)
- (43) 2.8.1991 (19) JP
- (21) Appl. No. 64-208302 (22) 11.8.1989
- (71) MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD (72) TAKAFUMI ARAI(1)
- (51) Int. Cl⁵. B32B15/08,H05K1/03

PURPOSE: To prevent surface wrinkle from developing and improve the heat resistance of the sheet concerned by a method wherein laminate in continuous form made of base material, which is produced by reacting multi-functional epoxy resin with phenolic hydroxide compound, and on the surface of which metal foil in continuous form is provided, is formed under heat and pressure, cut in lengths, and, after being heated up to heat distortion temperature, cooled down.

constitution: Base material in continuous form made preferably of glass fabric or the like having large thickness controlling effect is impregnated with warnish produced by adding hardener and solvent to resin, which is formed by reacting multifunctional epoxy resin having the functionality of three or more with single compound or mixture of compounds with phenolic hydroxyl group such as ethorapromobisphenol A or the like at the temperature of 40°C or higher. The preferable range of loadings of the compounds is 1:1 - 1:0.7 in the equivalent ratio of the glycidyl ether group of the multi-functional epoxy resin to the phenolic hydroxyl group of the compounds. By heating the base material, resin-impregnated dry base material in continuous form is obtained. After being cut in lengths, the base material is heated up to the temperature exceeding its heat distortion temperature and then quenched to the temperature below its heat distortion temperature.

19 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-178430

(S) Int. Cl. 5 B 32 B 9/00 識別記号

②特

庁内整理番号 9045-4F 码公開 平成3年(1991)8月2日

B 32 B 9/00 7/02 C 03 C 17/36

103 A

9045-4F 6804-4F 8017-4G

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全10頁)

60発明の名称

赤外反射物品

木

願 平2-47137

20出 願 平2(1990)3月1日

優先権主張

❸平1(1989)3月7日每日本(JP)動特願 平1-53009

②平1(1989)6月29日3日本(JP)3時類 平1-165414 公平1(1989)9月1日30日本(JP)30時類 平1-224490

@発明者 鈴

巧一

神奈川県横浜市旭区若葉台4-6-502

⑫発明者 多田

昌 史

神奈川県横浜市神奈川区三枚町543

⑫ 発明 者 安藤 藤

英一

神奈川県横浜市旭区今宿町2617東京都大田区東雷谷4-21-7

⑩発明者 海老沢 純一 ⑪出願人 旭硝子株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目1番2号

四代 理 人 弁理士 栂村 繁郎

外1名

明 超 書

1, 発明の名称

赤外反射物品

- 2. 特許請求の範囲
 - (1) 透明基体上に、第 (2n+1) 層目 (n≥ 0) に透明 酸化物層を、第 2 n 層目 (n≥ 1) に設層を積層 した合計 (2n+1) 層 (n≥ 1) のコーチィングが形 成され、かかる (2n+1) 層からなるコーティン グの最外層上に、非晶質酸化物膜を設けたこ とを特徴とする赤外反射物品。
 - (2) 可視光透過率が70%以上であることを特徴とする請求項1記載の赤外反射物品。
 - (3) 非晶質酸化物膜が硼素又は珪素のうち少なくとも一種と、チタン、ジルコニウム、ハフニウム、錫、タンタル、インジウムのうち少なくとも一種とを含む酸化物からなることを特徴とする請求項1又は2記載の赤外反射物品。
 - (4) 非晶質酸化物膜の厚みが 100人以上 400人

以下であることを特徴とする請求項 1 ~ 3 いずれか 1 項記載の赤外反射物品。

3 . 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本発明は高遠過率を有し、耐久性が改善され た赤外反射物品に関するものである。

【従来の技術】

- (1) 金属の 100 人程度の薄膜
- (2) ドープされた酸化物半導体の膜
- (3) 誘電体/金属/誘電体の3層構成の3種類が知られていた。

これらのうち、(1) のタイプでは赤外域での 反射率を十分高くするためには、金属膜の膜厚 を大きくする必要があり、可視域での透過 が 下がってしまう事が欠点となる。又、 (2) のダ イプの具体的材料としてはSnOz、InzOz などが 用いられているが、このタイプでは赤外域での 反射率を十分高くするためには膜厚を5000人以 上にする必要があり、コスト的に不利である。 これに対し、(3)のタイプでは金属膜を挟んだ 誘電体膜が反射防止膜として作用するため、赤 外域での十分高い反射率と可視域での高い透過 率とを全体として1000人以下の膜原で実現でき る。又、具体的な材料としては、この(3)のタ イブの特徴を十分に引き出すために銀を誘電体 - の膜でサンドイッチした構成が広く用いられて いる (特公昭47-6315)。 又、(3) のタ イプにおいては一般に分光反射特性は可視域で ひ字型となり、反射色としては、紫系統の色調 しか出すことができないが、(3) のタイプを繰 り返して積層して誘電体/Ag/誘電体/Ag/誘

化や合せ加工する場所までの輸送中に容易には 劣化しない新規な赤外反射物品を提供するもの である。

[課題を解決するための手段]

本発明は、前述の問題点を解決すべくなされたものであり、透明基体上に、第 (2n+1) 暦目 $(n \ge 0)$ に透明酸化物層を、第 2n 暦目 $(n \ge 1)$ に銀層を積層した合計 (2n+1) 暦 $(n \ge 1)$ のコーティングが形成され、かかる (2n+1) 層からなるコーティングの最外層上に、非晶質酸化物膜を設けたことを特徴とする赤外反射物品提供するものである。

第1図に本発明の赤外反射物品の一例の断面 図を示す。

本発明の透明基板 1 としてはガラス、ブラスチック、 PET等を使用することができる。本発明の透明酸化物としてはT10*, 2r0*, 1n*0*. Sn0*, 2n0*, Ta*0*及びこれらの混合物などの比較的屈折率の大きい材料、例えば $n=1.7\sim2.5$ の屈折率を有する材料が用いられている。

[発明の解決しようとする課題]

本発明の目的は、従来技術が有していた前述の欠点を解消しようとするものであり、赤外域での非常に高い反射率と可視域での十分高い透過率を有しながら、単板状態での保存中や複層

本発明の膜構成としては基板1に接している 第1層としては、透明酸化物層2が用いられ、 第2層として銀層3、第3層として透明酸化物 層 2 というように交互に繰り返され、 (2n+1) 層 目には必ず透明酸化物層2が用いられ、しかも この (2n+1)層目の透明酸化物層2の上に非晶質 酸化物層4が保護層としてコートされる。又 (2n+1)層のnの値としては、可視光線透過率を 70%以上に保持するためには、3以下が適当と 考えられる。本発明の好ましい態様における透 明酸化物層2の膜厚範囲としては、使用する材 料によって若干の変化があるが、おおよそ次の 通りである。即ち、第1層としては 200~ 600 A、第 (2n+1)層としては、 100~ 400Å、その 他の層としては 400~1200人である。これらの 膜厚範囲は、可視域での高透過率を実現させる ために設定されたものであり、膜厚がこの範囲 を逸脱すると干渉条件からはずれ、反射防止効 果が発揮されず、可視光線透過率が低下してし まう。又、本発明の透明酸化物層2は、各層と

も同じ材料から構成することが生産上の観点からは望ましいが、本発明はこれに限定されるものではなく、いずれか 1 層を他と異なる材料により構成しても良い。又、全ての層を異なる材料により構成しても良い。

一方、銀層3の膜厚は可視域での十分な透過 率を破保するために 110 A 以下で あるために 110 A 以下で あるかがある。即ち、銀膜が厚くなるとで現 域でのが函数になる。一方、膜厚を確くし過ぎ ると銀が風数になる。一方、膜厚を存り ると銀があばなる。でしまい、所定の特性が あるため、銀の膜厚としては約60 A 以上であることが領ましい。

本発明に使用される非晶質酸化物層4としては、特に限定されるものではないが、好ましくは、ジルコニウム、チタン、ハフニウム、錫、タンタル、インジウムの群から選ばれた少なくとも一種と、硼素、珪素の群から選ばれた少な

以下、好ましくは 800 部以下、特に 400 部以下が良い。

表1は、具体的に本発明の非晶質酸化物層4に最適な各種非晶質酸化物膜の性質を示したものである。それぞれ表に挙げた組成のターゲットを用いて、反応性スパッタリングにより類とものである。結晶性は、砂消していなからも擦り試験の結果で、〇は傷が殆どつかなかったもの、×は容易に傷が生じたものである。

 くとも一種とを含む酸化物が好ましい。

かかる非晶質酸化物層4の組成は特に限定は ないが、膜が非晶質化して耐擦傷性や信頼性向 上のためには、チタン、ジルコニウム、ハフニ ウム、錫、タンタル、インジウム、硼器、珪 素の酸化膜をそれぞれTiO:,ZrO:,HfO:,SnO:, Ta.O., In.O., B.O., SiO. と表わすとき、TiO., ZrOz.HtOz.SnOz.TazOz. 及びInzOz から遊ばれ た酸化物の合計100 部に対して、B.O. SiO。か ら選ばれた酸化物の合計がモル比で 5 部以上、 好ましくは10部以上、特に20部以上あるのが 良い。またB.O.の場合、あまり多いと化学的耐 久性及び信頼性が低下するので、用途によって は、TiOs.ZrOs,HfOs.SnOs,TasOs,及びInsOs か ら遺ばれた酸化物の合計100部に対してモル比 で200 部以下好ましくは100 部以下、特に50部 以下が良い。SiOaの場合は、あまり多いとア ルカりに対する耐久性が低下するので、T10... ZrO., HfO., SnO., Ta.O., 及びIn.O. から選ばれ た酸化物の合計100 部に対してモル比で1900部

のものを○、2 %以内のものを△、膜が溶解してしまったものを×とした。 煮沸テストは、1 気圧下、100 ℃の水に 2 時間浸漬した後、Tv. Rv の浸漬前に対する変化率が 1 %以内であるとき○、1 %超のとき×とした。

ZrB * 0 * 膜に関しては、 表 1 から明らかなように、 膜中のBが少ないと結晶性の膜ができ、Bが多いと非晶質の膜ができる傾向があることがわかる。 そして、結晶性の膜は耐擦傷性の皮がのに対して非晶質の膜は、 表でのであると考えられる。 従いれ面でであると考えられる。 従いので、 ZrB * 0 * 膜は吸湿性で空気中の水分を収いる。 B * 0 * 膜は吸湿性で空気中の水分を収いて 2 r B * 0 * 膜は吸湿性で空気中の水分を収けましい。

2rB±0・膜中の2rに対するO(酸素)の原子比は特に限定されないが、多すぎると膜構造が相になりポソポソの膜になってしまうこと、又、

あまり少ないと膜が金属的になり透過率が低下したり膜の耐擦傷性が低下する傾向があることなどの理由により ZrO x と B x O x の 複合系と なる 量程度であることが好ましい。 即ち、 複合酸化物を ZrO x + x 80 c 。 と表すと、 B が Zrに対して原子比で x 含まれる時に、 y = 2 + 1.5 x 程度であることが好ましい。

又、表 1 より、 2 r B a 0 r 膜中の B の量が増えるにつれ、膜の屈折率が低下する傾向があることがわかる。膜の組成と屈折率 n との関係を第 2 図 (a) に示す。膜中の B を増やすことにより、 屈折率 n は 2.0 ぐらいから 1.5 程度まで低下す

従って0.10<×<4,2<y<8のZrB±0v膜は良好な耐擦傷性及び耐摩耗性を有し、かつ、Bの量によって自由に屈折率を選択できる本発明の目的に好適な非晶質酸化物膜である。

さらに、表1に示したように、膜中のBの含 有量が増えるにつれ、耐酸性、耐アルカリ性が 劣化する傾向がある。× ≥ 2.3 で耐酸性が悪く

z < 0.05だと、膜が非晶質化せず、十分な物理的耐久性が得られない。又、z a 19だと、耐アルカリ性が悪くなる。又、y (ZrSiaO, 膜中のZrに対する O の原子比) は、 ZrBaO,膜について述べたのと同様の理由により、 Siが Zrに対して原子比でz 含まれる時に、 y = 2 + 2z 程度であることが好ましい。

又、 ZrB "Si "C " 膜も本発明の目的に合った膜である。 かかる膜中の Zrに対する B の原子比 x 、 Siの原子比 2 、 O の原子比 y は、 x + z ≥ 0.05であれば膜が非晶質化し、耐擦傷性及び耐壓耗性の高い膜となるので好ましい。

又、x+z<19であれば耐アルカリ性も良好であるので、 $ZrB_*Si_*O_*$ 膜においては、 $0.05 \le x+z<19$ であるのが好ましい。ただし、上述のように、 B_*G_* は吸湿性で空気中の水分を吸収して溶けてしまうため、 $ZrB_*Si_*O_*$ 膜中にあまり多く含有されない方がよい。具体的には、膜中において、O (酸素) 以外の Zr,B_*Si の合計に対して、Zr<25原子%、かつSi<25原子%で

なり、x > 4で耐アルカリ性の低下及び煮沸チストで劣化を示すようになる。従って、空気中で露出した状態で使用される用途には、ZrBx0y(x < 2.3)の保護膜が好ましい。

以上のように、 2 r 0 a 膜に酸化硼素 8 a 0 a を加えたことにより、膜が非晶質化し、 表面が平滑化し、 これが耐摩耗性及び耐擦傷性の向上に 寄与していると考えられる。 又、 B の 量で屈折率の調節が可能となり、 さらに、 2 r 0 a 膜と比べて、内部応力が小さいため、接する膜との密替性の点で有利である。これは特に厚い膜を形成する場合に有利である。

次に、ZrSi.O,膜に関しては、やはりアモルファスであり、耐擦傷性、耐摩耗性の高い膜が得られる。

屈折率については、2r0。(n=2.14) $ext{Si0}$ 。 (n=1.46) の間でその組成割合によって上下する(第 $ext{Si}$ $ext{Si}$ $ext{O}$, 膜において、 $ext{O}$ $ext{O}$ e

Zr以外の金属、即ち、Ti, Hf, Sn, Ta, In と、BとSiのうち少なくとも1種とを含む酸化物も同様に非晶質となり、十分な耐擦傷性、及び耐摩耗性が得られる。TiSi,0,膜を表1のサンプル28に一例として示した。

以上、ZrB_{*}O_{*}系、ZrSi_{*}O_{*} 系、ZrB_{*}Si_{*}O_{*} 系 等の膜において、上述の保護膜として必要な屈 折率を有するように、B やSiの添加量を調節すれば良い。

本発明において非晶質酸化物膜の屈折率 n は、膜厚にも依るが、干渉条件を維持して、 可視光透過率70%以上を得るためには、n は、 2.1 以下1.6 以上が好ましい。

表 1、第 2 図 (a) ~ (d) より、所望の屈折率に対して必要な組成がわかる。例えば 2 r B = 0 . 系の膜については、n ≤ 2.1 とするためには 0.1 ≤ x , 又、n ≥ 1.6 とするためには x ≤ 8 とするのが好ましいが、上述したように化学的耐久性の点から x < 4 が好ましい。又、 2 r S i = 0 , 系膜に関しては、n ≤ 2.1 とするためには c . 1 < z , 又、n ≥ 1.6 とするためには z < 4 であることが好ましい。

本発明の非晶質酸化物保護層を(2n+1)層目の透明酸化物の替りに配き換えて直接銀層に接触させてもよいが、直接接触させるとその耐久性は透明酸化物を介在させた場合程高くはない。この原因は現在のところ明らかではないが、非

第1層の透明酸化物層から非晶質酸化物保護層まで同一真空槽内で作成するのが特に好ましい、非晶質酸化物層をコートする前に一度大気中に出して、後から非晶質酸化物層を作成してもその効果を妨げるものではない。

本発明の赤外反射物品は、銀暦を有している のでシート抵抗値が低いため、電磁波を遮蔽 することもできるので、インテリジェントビル 晶質酸化物中の硼素と銀が何らかの副反応をするためではないかと考えられる。このため、非晶質酸化物層と銀層の間には透明酸化物層が介在している方が好ましい。

本発明における非晶質酸化物層 4 の膜厚は、可視域での高透過率を実現するために、透過率を実現するために、透過であるが、好ましくは 100人~ 500人特に 100人~ 400 人が優れている。この膜厚以下であると、保護層としての役割を十分に果たすここのでは、ないないであると、干渉条件を維持して、可視域での70%以上の透過率を実現するのが難しくなるからである。

本発明の赤外反射物品の形成方法としては、特に限定されるものではなく、真空蒸着法、イオンプレーティング法、スパッタリング法などが可能であるが、大面積コーティングが必要な場合は、均一性に優れる反応性スパッタリング法が好ましい。又、本発明の赤外反射物品は

等における電磁波遮蔽窓や間仕切にも使用で まる。

[作用]

[実施例]

以下に本発明の実施例について説明する。 実施例 1

マグネトロンD. C. スパッタ装置の陰極上に金

属 Zn. 金属 Ag. 及び Zr-B (Zr:B = 7:3)の ターゲットをセットした。研磨等の方法で2am 厚のソーダライムガラス基板を十分に洗浄、乾 燥した後、真空槽内に入れ、油拡散ポンプで1 × 10⁻Torr以下まで排気した。この際、基板加 熱は行なわなかった。次に、0.ガスを真空系内 へ導入し、その圧力が3.0 ×10-*Torrになるよ うに調節した。この状態で金属2nターゲットへ 5.2 W/cm*のパワーを印加して、 ZnO 膜を400 Å 製膜した。次に真空系内の雰囲気を100 %純 Arガスに完全に置換し、その圧力が3.5 × 10** Torrになるように調節した。この状態で金属Ag ターゲットへ0.8%/cm*のパワーを印加して、Ag 膜を158 A製膜した。次に再び、真空系内の雰 囲気を100 %0,ガスに戻し、やはり3.0 ×10-* Torrの圧力で、空気側に 2n0 膜を 200 人製膜 した。最後の真空系内の雰囲気を Ar/0₃≃ 7/3 の 混 ガ ス に し て 3.5 × 10 **Torrの 圧 力 で 、 Zr-Bターゲットへ7.8%/cm*のパワーを印加し て、 ZrBxOy膜を保護層として 200A 製膜した。

した後の透過率は78.6%で、目視で観察しても 端部に極薄いHazeが認められるだけで、中心部 はほとんど変化がなかった。

寒施例3

実施例 1 と同様の手順で、第 1 層として 2no 膜を 400 Å、第 2 層として Ag膜を 100 Å、第 3 層として 2no 膜を 800 Å 製膜した後、 2r Si。ターゲットを用いて、第 4 層として 2r Si。0,膜を 240 Å 保護層として 製膜した。こうして得られた試料の可視光線透過率は 76・2 % であった。このサンブルを 50 ℃ 95 % R H 雰囲気中に 63時間放置した後の透過率は 77・0 % で、目視を 製剤しても全く変化がなかった。又、同試料を ウェザーメーター中に 36時間放置した後の透過率は 78・5 % で、目視で観察しても 端部に 極薄い Hazeが 認められるだけで、中心部はほとんど変化がなかった。

夹施例 4

実施例 2 と同様の手類で、第 1 層として 2n0 膜を 400人、第 2 層として As膜を 100人、第 3 こうして得られた試料の可視光透過率は75.9%であった。このサンブルを50℃95%RH雰囲気中に46時間放棄すると、その可視光透過率は77.4%に変化したが、目視で観察した結果では全く変化がなかった。又、膜の表面に故意に指紋をつけて、50℃95%RH雰囲気中に19時間放置すると指紋部にわずかに小さなピンホールが認められる程度であった。

事施例 2

実施例1と同様の手順で、第1層として Zn0 膜を 400 A、第2層として Ag膜を 100 A、第3 層として Zn0 膜を 800 A 製膜した後、再び Ag膜を第4層として 100 A、 Zn0 膜を第5層として 100 A 製膜し、その上にやはり実施例1と同様の手順で Zr Bx Oy膜を 300 A 保護層として 製膜した。 こうして得られた試料の可視光線透過率は 80.2%であった。このサンブルを 50 で 95% RH雰囲気中に 53時間放置した後の透過率は 80.1%で、 目視で 観察しても全く変化がなかった。 又、同試料をウェザーメーター中に 36時間放置

層として Zno 膜を 800 A 製膜した後、再び A gi膜を第4層として 100 A、 Zno 膜を第5層として 100 A、 Zno 膜を第5層として 100 A、 Zno 膜を第5層として 100 A 製膜し、その上に Zr-Siターゲット (Zr:Si= (8:2)を用いて ZrSi= 0。膜を300 A 保護層として製膜した。こうして得られた試料の可視光線透過率は 79.8%であった。このサンブルを50で 95% RH雰囲気中に 53時間放った。このは40の透過率は 79.2%で、目視で観察して 63時間放電した後の透過率は 78.6%で、目視で観察しても端部に極薄い Hazeが認められるだけで、中心部はほとんど変化がなかった。

比較例1

実施例 1 と同様の手頭で、第 1 層として 2n0 膜を 400 A、第 2 層として A g 膜を 150 A、第 3 層として Zno 膜を 400 A 製膜して、その上に保護膜を設けなかった。こうして得られた試料の可視光線透過率は 78.4% であった。このサンプルを 50℃ 95% RH雰囲気中に 46時間放置した後の

特別平3~178430(ア)

透過率は75.4%で、変化量はそれ程大きくなかったが、目視で観察したところ、全面にピンホールが観察された。又、膜の表面に故意に指紋をつけて、50℃95% RH雰囲気中に19時間放置すると指紋部は完全に変色しHaze状態になっていた。

比較例2

ターゲットとして金属 Znのかわりに、金属 Snをセットして実施例 1 と同様の手限で、第 1 層として SnO * 膜を 400 A 、第 2 層として Ag膜を 110 A、第 3 層として SnO * 膜を 400 A 製膜した。比較例 1 と同じように保護層を設けなかった。 なお、 SnO * 膜の製膜条件は 100% 純 O * のガス雰囲気中で圧力は 3.0 × 10 - * Torr、印加パワーは 4.8 m/cm * であった。

こうして得られた試料の可視光線透過率は 84.7%であった。このサンブルを50℃ 95% RH雰 囲気中に53時間放置した後の透過率は73.6% で、全面に鎮伏のHazeが発生し、ピンホールも 多かった。又、膜の表面に故意に指紋をつけ て19時間放置した所、指紋部にかなり大きなピンホールが発生した。又、同試料をウェザーメーター中に36時間放置した後の透過率は82.6%で、目視で観察すると全面が薄いHaze状態になっていた。

表 1 (その1)

サップル	ターゲット	ターゲット組成	製膜法	験	鰛	成	耐酸性	Z-IEOM:		耐アル	激沸	耐	耐	展折串	結晶性	曲 考
No.	構成物質	(原子%)	【雰囲気ガス】	8 (2)	Si (a)	0 (24)		カリ性	テスト	擦傷性	摩耗性	n	#CSGBLT.	349 ~5		
比较例	Zr	Zr		1	-	-	0	0	0	×	. ×	2. 14	結晶質	2.0.1獎		
実施例	Zr- Zr8:	91 2r-9 8	DC スパッタリンダ法 [&r+O ₌]	8.098	-	2.1	0	0	0	×	×	2. 1	柏品質			
2	Zr- Zr8:	89Zr-11B		0.12	-	2.2	0	0	0	0	0	2. 1	7411772			
3	Zr- ZrBa	70Zr-30B		0.43	-	2.6	0	0	0	0	0	2.05	761772	278.0.19		
4	Zr- ZrBe	50%-50B		1	-	3.5	0	0	0	0	0	2.0	74,6792			
5	Zr- ZrB.	40Zr-60B		1.5	•	4.3	0	0	0	0	0	1.85	746772			
6	Zr8.	33Zr-67B		2 .	•	5	0	.0	0	0	0	1.80	りもんファス]		
7	ZrBe-B	30Zr-709		2.3	-	5.5	Δ	0	0	0	0	1.76	744172			
8	Zr8,-8	202r-80B		4	-	8	×	×	×	0	0	1.70	746772			
8	Zr8Zr0.	33. 3Zr-3. 3B-63. 30	OD as all seek	9.10	-	2. 18	0	0.	0	×	×	2.1	結晶質	}		
10	ZrBZrO.	33: 3Zr-33. 3B-33. 30	RF スバッ۶リング法 [Ar+O _m]	1	-	3.5	0	0	0	0	0	2.0	TE\$772]		
13	ZrB,-ZrO,	33Zr-63B-40		1.9	-	4. 85	0	0	0	0	0	1.82	74A7+3]		

表 1 (その2)

9211	ターゲット	クーゲット組成	製験法	膜	49	成	斯拉维		原:#0/ *		耐アル	煮沸	ici ii	nii	屈折串	結晶性	佣	對
No.	構成物質	(原子%)	【雰囲気ガス】	Ben	Si 121	O (sr)			カリ性	テスト	擦傷性	摩耗性	'n	T.IUI.I.	¥H#			
12	Zr-ZrSi.	95Zr~ 5Si		-	0.045	2.1	0	0	0	×	×	2. 13	結晶質					
13	Zr-ZrSi.	91 Zr- 9Si .		~	0.1	2. 2	0	0	0	0	0	2. 12	アモルフォス					
14	Zr-ZrSi.	80Zr-20Si]	-	0. 25	2.5	0	0	0	0	0	2.05	プモルファス					
15	Zr-ZrSi.	70Zr-30Si		-	0.4	2.9	0	0	0	0	0	1.92	アモルファス					
16	Zr-ZrSi.	50Zr~50S1		-	1	4	0	0	0	0	0	1.75	7モルファス					
17	ZrSi.	33Zr-67Si	DC スパックリング法	-	2.0	6.0	0	0	0	0	0	1.71	アモルファス	ZrSi.0	,膜			
18	ZrSi Si	20Zr-80Si	[[[[] [] [] [] [] []	1	4	10	0	0	0	0	0	1.57	アモルファス					
19	ZrSi Si	10Zr-90Si]	-	9	20	.0	0	0	0	0	1.50	784772					
20	ZrSiSi	5 Zr-95Si]	-	19.	40	0	Δ	0	0	0	1.47	PEA77A					
Sī	Zr-ZrBa-ZrSia	96Zr-2B-2S1		0. 02	0.02	2.07	0	0	0	×	×	2.12	結晶質					
22	Zr8,-ZrSi,	33Zr-338-33Si		1	l	5.5	0	0	0	0	0	1.74	7 € 1772	1				
23	ZrBa-ZrSla-Si	20Zr-208-60S1		i	3	9.5	0	0	0	0	0	1. 63	766772]				
24	ZrBe-Si	9 Zr-18B-73Si]	2	8	21	0	0	0	0	0	1.5	741772	ZrB.SI	,0, 膜			
25	ZrBa-ZrSi a-Si	10Zr-108-80S1] .	1		19, 5	0	0	0	0	0	1. 5	7モルファス					
26	ZrBa-ZrSia-Si	6Zr-5B-90S1		1	18	39. 5	0	0	0	0	0	1.49	アモルファス					
27	Zr8ZrSi0	20Zr-60B-20Si		3	1	8.5	×	×	×	0	0	1.63	₽₹ ル ファス					
28	TiSiSi	24Ti-76Si		_	3. 2	8.4	0	0	0	0	0	1.65	PEN712	TiSi.	沙膜			

[発明の効果]

以上のように本発明においては、非晶質酸化物層をオーバーコートすることによって、回膜がAB膜の酸化による劣化を防ぐパリアー層の働きをして、透明酸化物層と銀層を交互に積層した赤外反射物品の単版での耐久性を向上させることができる。

又、本発明においては、硼素、珪素を含む 非晶質酸化物層をオーパーコートすることに より、表面平滑性が向上し、耐擦傷性が向上す る。更に粒界消失により水分や酸、アルカリな どが内部に浸透するのを抑制し、又Agのように マイグレーションし易いものの場合には、それ が粒界を通って逆に表面に拡散し劣化するのを 防いでいる。これにより耐久性の優れた赤外反 射物品を得ることができるものである。

このため、単板での耐候性が向上する上に、 更に通常品よりも傷がつきにくいという効果も 認められる。

硼素、あるいは珪素、又は両者の合せた量を

適切に選ぶことにより屈折率を1.5 ~ 2.1と広い範囲で調節できるので保護膜に光学膜の機能を併せ持たせることが可能である。これにより光学設計の自由度が増大し、又膜構成の簡素化につながるため生産性向上面での寄与も大きい

又、Agに添加物などを加えてAgの耐久性を改良することによって、この非晶質酸化物保護コートの効果を一層高めることが可能であると考えられる。

4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明に係る赤外反射物品の一例の 断面図である。

第2図(a) は ZrB = 0 y 膜中の B の合有量と膜の 歴折率 n との関係を示した図である。第2図 (b) は ZrSi = 0 y 膜中の Siの合有量と n との関係を、第2図(c) は ZrB , Si = 0 y 膜中の Siの合有量と n との関係を示した図、第2図(d) は TiSi = 0 y 膜中の Siの合有量と n との関係図であ

る

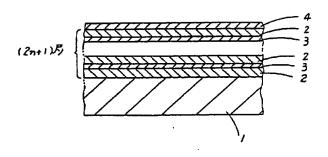
特開平3-178430(9)

1:透明基体

2:透明酸化物層

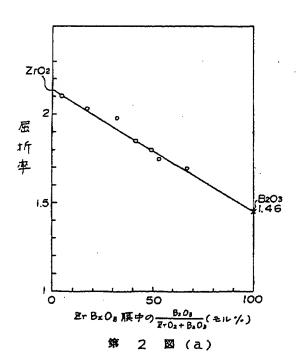
3:銀 層

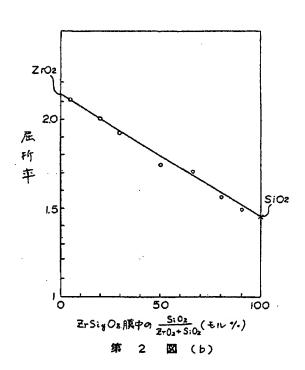
4 : 非晶質酸化物膜



第1図

在班人 森 村 架 新 人 縣 升





持開平3-178430 (10)

